PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-180458

(43) Date of publication of application: 12.07.1996

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 06-325872

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

27.12.1994

(72)Inventor: KUNITOMO HARUO

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical recording medium with which many times of repetitive recording and erasing are possible by constituting a dielectric layer of a mixture composed of a chalcogen compd., rare earth fluoride and metal oxide which are respectively specific and specifying the film density thereof to 80% of the theoretical density.

CONSTITUTION: Powders of ZnS, SmF3 and SiO2 are adjusted and mixed to 80:10:10 by mol ratio as a dielectric layer material and are molded by a hot press method to obtain a composite sintered target. A four-layered structure consisting of a dielectric layer/recording layer/dielectric layer/reflection plate is formed on a polycarbonate resin substrate. At this time, the dielectric layer is formed to have the film density of 80° of the theoretical density by high-frequency sputtering. Many times of repetitive recording and erasing are executable by using the optical recording medium formed in such a manner.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.07.2000

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

419960390096180458

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-180458

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/24

536 L 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平6-325872

(71)出額人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(22)出願日

平成6年(1994)12月27日

(72)発明者 国友 晴男

神奈川県横浜市育業区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 弁理士 長谷川 嗅司

(54) 【発明の名称】 光学的情報記録用媒体

(57)【要約】

【目的】多数回の繰り返し記録・消去が行える相変化型 の光学的記録用媒体を提供する。

【構成】 基板上に少なくとも相転移型光記録層、誘電体層を備えた光学的情報記録用媒体において、誘電体層が少なくともカルコゲン化合物、希土類弗化物及び金属酸化物を含有することを特徴とする光学的情報記録用媒体。

ζ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に少なくとも相転移型光記録層、 誘電体層を備えた光学的情報記録用媒体において、誘電 体層が少なくともカルコゲン化合物、希土類弗化物及び 金属酸化物を含有することを特徴とする光学的情報記録 用媒体。

【請求項2】 カルコゲン化合物が、ZnS,ZnSe 及びZnTeからなる群から選ばれた少なくとも一種で ある請求項1に記載の光学的情報記録媒体。

【請求項3】 希土類弗化物が、PmF3、SmF3、E uF3, GdF3, TbF3, DyF3, LaF3, Ca F3、PrF3及びNdF3からなる群から選ばれた少な くとも一種である請求項1に記載の光学的情報記録用媒

【請求項4】 金属酸化物がSiO2、Ta2O5, Zr O2及びY2O3からなる群から選ばれた少なくとも一種 である請求項1に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項5】 誘電体層の膜密度が理論密度の80%以 上であることを特徴とする請求項1に記載の光学的情報 記録用媒体。

【請求項6】 誘電体層が、該誘電体を構成する複数の 化合物の混合物からなるターゲットからスパッタリング により成膜された膜であることを特徴とする請求項1に 記載の光学的情報記録用媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザー光などの照射に より、髙速かつ髙密度に情報を記録、消去、再生可能な 光学的情報記録用媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、情報量の拡大、記録・再生の高密 度・高速化の要求に応える記録媒体として、レーザー光 線を利用した光ディスクが開発されている。光ディスク には、一度だけ記録が可能な追記型と、記録・消去が何 度でも可能な書き換え型がある。

【0003】書き換え型光ディスクとしては、光磁気効 果を利用した光磁気記録媒体や、可逆的な結晶状態の変 化を利用した相変化媒体があげられる。相変化媒体は、 外部磁界を必要とせず、レーザー光のパワーを変化させ るだけで、記録・消去が可能である。さらに、消去と再 40 記録を単一ビームで同時に行う1ビームオーバーライト が可能であるという利点を有する。

【0004】1ビームオーバーライト可能な相変化記録 方式では、記録膜を非晶質化させることによって記録ビ ットを形成し、結晶化させることによって消去を行う場 合が一般的である。このような相変化記録方式に用いら れる記録層材料としてはカルコゲン系合金薄膜を用いる ことが多い。

【0005】例えば、GeーTe系、GeーTeーSb 系、In-Sb-Te系、Ge-Sn-Te系合金薄膜 50 等があげられる。なお、書き換え型とほとんど同じ材料 ・層構成により、追記型の相変化媒体も実現できる。こ

の場合、可逆性が無いという点でより長期にわたって情 報を記録・保存でき、原理的にはほぼ半永久的な保存が 可能である。

【0006】追記型として相変化媒体を用いた場合、孔 あけ型と異なりビット周辺にリムと呼ばれる盛り上がり が生じないため信号品質に優れ、また、記録層上部に空 隙が不要なためエアーサンドイッチ構造にする必要がな 10 いという利点がある。一般に、書き換え型の相変化記録 媒体では、相異なる結晶状態を実現するために、2つの 異なるレーザー光パワーを用いる。

【0007】この方式を、非晶質ビットと結晶化された 消去・初期状態で記録・消去を行う場合を例にとって説 明する。結晶化は記録層の結晶化温度より十分高く、融 点よりは低い温度まで記録層を加熱することによってな される。この場合、冷却速度は結晶化が十分なされる程 度に遅くなるよう、記録層を誘電体層ではさんだり、ビ ームの移動方向に長い楕円形ビームを用いたりする。

【0008】一方、非晶質化は記録層を融点より高い温 20 度まで加熱し、急冷することによって行う。この場合、 上記誘電体層は十分な冷却速度(過冷却速度)を得るた めの放熱層としての機能も有する。さらに、上述のよう な、加熱・冷却過程における記録層の溶融・体積変化に 伴う変形や、プラスチック基板への熱的ダメージを防い だり、湿気による記録層の劣化を防止するためにも、上 記誘電体層からなる保護層は重要である。

【0009】保護層材料の材質は、レーザー光に対して 光学的に透明であること、融点・軟化点・分解温度が高 30 いこと、形成が容易であること、適度な熱伝導性を有す るなどの観点から選定される。十分な耐熱性及び機械的 強度を有する保護層としては、まず、金属の酸化物や窒 化物等の誘電体薄膜があげられる。

【0010】これらの誘電体薄膜とプラスチック基板と は熱膨張率や弾性的性質が大きく異なるため、記録・消 去を繰り返すうちに、基板からはがれてピンホールやク ラックを生じる原因となる。また、プラスチック基板 は、湿度によって反りを生じやすいが、これによっても 保護膜のはがれが生じることがある。

【0011】一方、新規な誘電体保護層として、2nS を主成分とし、SiO₂やY₂O₃等を混入させたものが 提案されている。これらの複合化合物保護膜は純粋な酸 化物あるいは窒化物誘電体膜に比べ、記録層としてよく 使われるGeTeSb等のカルコゲナイド系合金薄膜に 対する密着性に優れている。

【0012】このため繰り返しオーバーライトに対する 耐久性に加え、加速試験における膜剝離が少なく相変化 媒体の信頼性をいっそう向上させている。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、複合化

3

合物は単に混合すれば良い特性を発揮するというわけで はない。組成範囲、複合膜の物性によっては、個々の純 粋化合物を用いる場合よりもかえって信頼性を低下させ る場合もある。

【0014】従来、カルコゲナイド系元素を含む化合物 である2nS,2nSe等に酸化物、窒化物、弗化物、 炭化物等を混合させた保護膜については数多くの提案が されているが、一部において最適な組成範囲を記載する のみであり、その組成の混合物を用いても、必ずしも元 の純粋な化合物単体からなる保護層よりすぐれた特性が 10 得られなかった。

【0015】これは、上記複合物の物性がそれを構成す る化合物とは大きく異なるため、製造法その他による物 性変化が予測不可能であったためである。例えば、上記 複合化合物からなる保護層を形成するにあたりスパッタ 法が広く用いられているが、複合物ターゲットを用いる 場合と、個々の化合物ターゲットを用いて同時スパッタ する場合とでは当然得られる複合化合物保護膜の物性は 異なってくる。

【0016】また、同一製造法でも、スパッタ時の圧力 20 等により、物性が変化するのは周知の事実である。こう した、保護膜物性のばらつきの存在するなかで、いかに 相変化媒体に適した複合保護膜を見い出すかが課題であ った。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明の光学的情報記録 用媒体は、基板上に少なくとも相転移型光記録層、誘電 体層を備えた光学的情報記録用媒体において、該誘電体 層が少なくともカルコゲン化合物、希土類弗化物及び金 属酸化物を含むことを特徴とする。上記カルコゲン化合 30 物としては好ましくはZnS、ZnSe及びZnTeの 群から選ばれた少なくとも一種を用いるのが好ましい。

【0018】希土類弗化物としてはPmF3、SmF3、 EuF3, GdF3, TbF, DyF3, LaF3, CaF 3、PrF3及びNdF3の群から選ばれた少なくとも一 種を用いるのが好ましい。酸化物としてはSiO2、T a 2O₅, ZrO2及びY2O3の群から選ばれた少なくと も一種を用いるのが好ましい。

【0019】上記誘電体層は、この誘電体を構成する複 数の化合物の混合物で構成された複合スパッタリングタ 40 ーゲットを用いて形成するのが好ましい。次に、本発明 による光学的記録用媒体の構成について述べる。本発明 の光学的記録用媒体は通常、少なくとも、基板/誘電体 層/記録層/誘電体層/反射層の構成を有し、基板に は、ポリカーボネート、アクリル、ポリオレフィンなど の透明樹脂、あるいはガラス等を用いることができる。

【0020】基板表面には上記特性を満たす誘電体が、 通常は、100から5000Åの厚さに設けられる。誘 電体層の厚みが100Å未満であると、基板や記録膜の

さない。5000Aを超えるとでは誘電体層自体の内部 応力や基板との弾性特性の差が顕著になって、クラック が発生しやすくなる。

【0021】本発明においては、誘電体層に2種以上の 異なる化合物の混合物を用いる。すなわち、少なくとも カルコゲン化合物と希土類弗化物及び金属酸化物を含 む。カルコゲンとは硫黄、セレン、テルル、ポロニウム の4元素を言う。カルコゲン化合物は、好ましくは2 n S、ZnSe及びZnTeの群から選ばれた少なくとも 一種が用いられる。カルコゲン化合物の誘電体層中の含 有量は50~90mo1%程度が望ましい。

【0022】希土類弗化物としては、好ましくはPmF 3、SmF3、EuF3、GdF3、TbF3及びDyF3の 群から選ばれた少なくとも一種である。希土類弗化物の 誘電体層中の含有量は5~40mol%程度が望まし い。また金属酸化物は好ましくはSiO2、Ta2O5, ZrO2及びY2O3の群から選ばれた少なくとも一種で ある。金属酸化物の誘電体層中の含有量は5~40mo 1%程度が望ましい。

【0023】誘電体層は、カルコゲン化合物と希土類弗 化物及び金属酸化物の合計量が主成分(50mo1%以 上好ましくは80mo1%以上)であれば良く、他の誘 電体が混合されていても良い。他の誘電体としてはSi O₂、ZrO₂、BaO、B₂O₃等が挙げられる。誘電体 層に他の誘電体を混入する場合、1000℃以上の耐熱 性と光学特性が保たれていることが必要となる。

【0024】1000℃以上の耐熱性とは、融点が10 00℃以上を保ち、1000℃に加熱しても分解を起こ さないことをいう。また、光学特性とは、500Aの厚 さで光吸収係数が0.02以下であることをいう。上記 誘電体層の膜密度は理論密度の80%以上であることが 好ましい。

【0025】ここで膜の理論密度は下記式で示され、各 構成化合物のバルク状態での密度にその構成化合物のモ ル含有率を乗じたものの積算値である。

理論密度=Σ { (構成化合物バルク状態の密度) × (構 成化合物モル含有率)}

混合物誘電体層の密度をこのようにすることで、繰り返 し記録及び経時変化に対する耐久性を著しく向上させる ことができる。

【0026】膜密度をコントロールするにはスパッタリ ング時の真空度を調節することにより行い得る。膜密度 を高くするには真空度を低く (アルゴンガス圧を低く) するのが良く、通常は真空度を1Pa以下、好ましくは 0.8~0.1程度とするのが良い。上記誘電体層は、 膜を構成する複数の化合物の混合物で構成された複合ス パッタリングターゲットを用いて設けることが好まし

【0027】これは上記複合化合物からなる誘電体層を 変形防止効果が不十分であり、保護層としての役目をな 50 形成するにあたり、通常スパッタ法が広く用いられてい

るが、複合物ターゲットを用いる方が、個々の化合物タ ーゲットを用いて同時スパッタするのと比べて、得られ る複合化合物保護膜の構成元素の均一性が勝っているた めに保護膜としての特性も優れたものとなるため好まし

【0028】本発明の媒体の記録層は相変化型の記録層 であり、その厚みは、100Åから1000Åの範囲が 好ましい。記録層の厚みが100Åより薄いと十分なコ ントラストが得られ難く、また結晶化速度が遅くなる傾 向があり、短時間での記録消去が困難になる。一方10 10 Arガス圧力0.7Paで直流スパッタリングにより成 00Åを越すとやはり光学的なコントラストが得にくく なり、また、クラックが生じやすくなるので好ましくな

【0029】なお、記録層及び誘電体層の厚みは多層構 成に伴う干渉効果も考慮して、レーザー光の吸収効率が 良く、記録信号の振幅すなわち記録状態と未記録状態の コントラストが大きくなるように選ばれる。記録層とし てはGeSbTeやInSbTeといった3元化合物が オーバーライト可能な材料として選ばれる。これらの3 元化合物にO. 1~10原子%のSn、In、Pb、A 20 s, Se, Si, Bi, Au, Ti, Cu, Ag, P t、Pd、Co、Ni等のうちから、一種またはそれ以 上の元素を添加して結晶化速度、光学定数、耐酸化性を 改善することも有効である。

【0030】外側の保護層(基板側でない保護層)の上 に光学的反射層と熱変形防止のためのハードコート層等 を設けるが、光学的反射層は反射率の大きい物質が好ま しく、Au、Ag、Cu、Al等が用いられる。この反。 射層は、記録層が吸収した熱エネルギーの拡散を促進す る効果があるため、熱伝導度制御等のためTa、Ti、 Cr、Mo、Mg、V、Nb、Zr等を小量加えるのが 良い。

【0031】記録層、誘電体層、反射層はスパッタリン グ法などによって形成される。記録膜用ターゲット、保 護膜用ターゲット、必要な場合には反射層材料用ターゲ ットを同一真空チャンパー内に設置したインライン装置 で膜形成を行うことが各層間の酸化や汚染を防ぐ点で望 ましい。また、生産性の面からもすぐれている。

【実施例】以下実施例をもって本発明を詳細に説明す

実施例1

誘電体層材料としてZnSとSmF3及びSiO2の粉体 をmol比にして80対10対10となるよう調整混合 し、ホットプレス法にて複合焼結体ターゲットを得た。 【0033】ポリカーボネート樹脂基板上に電体層/記

録層/誘電体層/反射層を設け、4層構造の記録媒体を 作成した。各層の厚みは、下部誘電体層1800Å、記 録層300Å、上部誘電体層300Å、反射層1000 Åとした。記録層の組成はGe(22.2)Sb(22.2)Te (55.6)である。

【0034】反射層はA1合金を用いた。誘電体層はA r ガス圧力0. 7 P a で高周波(1 3. 5 6 MH z)ス パッタリングにより成膜した。膜密度は3.3g/cc であり理論密度の84%であった。記録層及び反射層は

【0035】さらに厚み約4μmの紫外線硬化樹脂を設 けた。このディスクをさらにAェイオンレーザーを用い て初期化すなわち記録層の結晶化処理を行ったのち、以 下の条件でディスクの動特性を評価した。10m/sの 線速度で回転させながら4MHz、デューティー50% のパルス光を用い記録パワー13mW、ベースパワー 7. 5 mWで繰り返しオーバーライトを行い、所定の回 数に達する度にC/N比の測定を行った。結果は図1に 示すよう繰り返し一万回でC/Nの低下は10回目と比 較して約2dBであり、繰り返し10万回でのC/Nの 低下は10回目と比較して約5dBであった。

【0036】比較例1

実施例1において保護層材料として2nS及び5mF3 をそのmo1比が40対60のものを用いたこと以外は 同様にしてディスクを作成し、同様な動特性評価を行っ た。結果は図2に示すよう繰り返し1千回でC/Nの低 下は10回目と比較して約5dBであった。なお膜密度 は5.9g/ccであり理論密度の95%であった。

【0037】実施例2

実施例1の保護層材料に2 r O2を10mo1%混合し て用いたこと以外は同様にしてディスクを作成し、同様 な動特性評価を行った。結果は実施例1とほぼ同様であ った。

[0038]

【発明の効果】本発明の光学的記録用媒体を用いること により多数回の繰り返し記録・消去が行え、この種の繰 り返し記録・消去可能な媒体の実用化に多いに有効であ

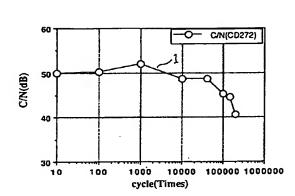
【図面の簡単な説明】 40

【図1】 実施例におけるC/Nの変化を示すグラフ 比較例におけるC/Nの変化を示すグラフ 【図2】 【符号の説明】

- 1 実施例1のグラフ
- 2 比較例1のグラフ

(5)

[図1]



[図2]

